

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

DIALOG(R)File 347:JAPIO
(c) 1999 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01412070 **Image available**
INK JET HEAD

PUB. NO.: 59 -123670 [JP 59123670 A]
PUBLISHED: July 17, 1984 (19840717)
INVENTOR(s): INAMOTO TADAKI
AOKI SEIICHI
SAITO AKIO
YOKOI KATSUYUKI
IKEDA MASAMI

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP
(Japan)

APPL. NO.: 57-230072 [JP 82230072]
FILED: December 28, 1982 (19821228)

INTL CLASS: [3] B41J-003/04

JAPIO CLASS: 29.4 (PRECISION INSTRUMENTS -- Business Machines)
JAPIO KEYWORD: R005 (PIEZOELECTRIC FERROELECTRIC SUBSTANCES); R044
(CHEMISTRY -- Photosensitive Resins); R105 (INFORMATION
PROCESSING -- Ink Jet Printers)

JOURNAL: Section: M, Section No. 337, Vol. 08, No. 244, Pg. 126,
November 09, 1984 (19841109)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain an ink jet head simply at low cost by a method in which a groove is formed in a plate part to form a liquid flow path and a discharge port is provided in the bottom of the groove.

CONSTITUTION: A desired number of energy-generating elements 2 are provided on a base plate 1, and a curable photo resist film 3H of a photo-sensitive composition is provided in regions other than the elements 2 to form an ink flow groove. A dry film photo resist is laminated without drooping into the ink flow groove and hardened, and the hardened resist film 6H on the uppermost layer is cut and processed through the ink flow groove 8 to form a discharge port 7. A liquid supply tube is connected to a liquid supply port 10. An ink jet head having a high dimensional accuracy can be obtained with good yield by reducing the number of manufacturing processes.

(1) 日本国特許庁 (JP) (2) 特許出願公開
(2) 公開特許公報 (A) 昭59-123670

5) Int. Cl.³ 識別記号 序内整理番号 43公開 昭和59年(1984)7月17日
B 41 J 3/04 103 7810-2C 発明の数 1
審査請求 未請求

(全 6 頁)

5) インクジェットヘッド

21特 願 昭57-230072
22出 願 昭57(1982)12月28日
22発明者 稲本忠喜
東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キヤノン株式会社内
22発明者 青木誠一
東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キヤノン株式会社内
22発明者 斎藤昭男
東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

22発明者 横井克幸
東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キヤノン株式会社内
22発明者 池田雅実
東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キヤノン株式会社内
22出願人 キヤノン株式会社
東京都大田区下丸子3丁目30番
2号
22代理人 弁理士 丸島儀一

明細書

1 発明の名称

インクジェットヘッド

2 特許請求の範囲

液体を吐出させて飛翔的液滴を形成する為の吐出口を有し、途中に於いて曲折されている液流路と、該液流路の少なくとも一部を構成し、その内部を満たす液体が液滴形成の為のエネルギーの作用を受けるところであるエネルギー作用部と、該作用部を満たす液体に伝達する為の液滴形成エネルギーを発生するエネルギー発生体とを有するインクジェットヘッドにおいて、導管を有し、該導管中に前記吐出口が設けてある事を特徴とするインクジェットヘッド。

3 発明の詳細な説明

本発明は、インクジェットヘッド（液体噴射記録ヘッド）、詳しくは、熱品、インクジェット記録方式に用いる記録用インク小滴を発生する為のインクジェットヘッドに関する。

インクジェット記録方式に適用されるインクジ

エットヘッドは、一般に致細なインク液吐出口、インク液流路及びこのインク液流路の一部に設けられるエネルギー作用部と、該作用部にある液体に作用させる液滴形成エネルギーを発生するインク液吐出エネルギー発生体を具えている。

従来、この様なインクジェットヘッドを作成する方法として、例えば、ガラスや金属性の板に切削やエッチャング等により、致細な溝を形成した後、この溝を形成した板に他の吐出口を、例えば金板をエッチャングしたり、感光性樹脂物をフォトフォーミングしたりして形成した板と接合して液流路の形成を行なう方法が知られている。

しかし、従来形状の吐出口を有するインクジェットヘッドは、ヘッドを作製する際に液流路となる溝が形成された導管板と、吐出口が形成された板を接合する際に、夫々の位置合わせが難しく、正確性に欠けるという問題点を有している。又、エッチャングにより吐出口を形成する場合は、エッチャング速度の差から吐出口形状に差が生じたり、吐出口の形状にバラツキが出て、寸法精度の良い吐

出口を歩留り良く作製することが難しく、加えて製造工程の多さから製造コストの上昇を招くという問題点も有している。更に、エッティングを用いた場合は、有害且つ危険な薬品を使用することが多いため安全衛生上の設備が必要で、又、使用後の薬品は公害防止の観点からそのまま廃棄できないので必要な処置を施す必要があり、この点に於いても製造の煩雑さと製造コストの上昇を招くという問題点を有している。更には、近年インクジェット記録装置に高画質、高解像度が求められている為、吐出口も高密度化が要求されているが、エッティングやフォトフォーミングでは、現在のところ精度、歩留り等に於いて限界があるといつた問題点も有している。

これ等の問題点は、殊に液流路が直線的ではなく、設計の上から曲折された部分を有するタイプのインクジェットヘッドの場合には、一層深刻な問題として浮上されるものである。

本発明は上記の問題点に鑑み成されたもので、簡略な製造方法で作製することの可能なローコス

トのインクジェットヘッドを提供することを目的とする。

又、本発明は、精度良く正確に且つ歩留り良い微細加工が行なえる様な吐出口形状を有するインクジェットヘッドを提供することも目的とする。

更に本発明は、簡単に複数の吐出口を形成出来る様な形状の吐出口を有するインクジェットヘッドを提供することも目的とする。

そして、以上の諸目的を達成する本発明のインクジェットヘッドは、液体を吐出させて飛翔的液滴を形成する為の吐出口を有し、途中に於いて曲折されている液流路と、該液流路の少なくとも一部を構成し、その内部を潤す液体が液滴形成の為のエネルギーの作用を受けるところであるエネルギー作用部と、該作用部を潤す液体に伝達する為の液滴形成エネルギーを発生するエネルギー発生体とを有するインクジェットヘッドに於いて、構部を有し、該構中に前記吐出口が設けてある事を特徴とする。

即ち、本発明のインクジェットヘッドの吐出口

以下、図面を用いて本発明を説明する。

第1図乃至第6図(b)は、本発明のインクジェットヘッドの作成工程を説明する為の図である。

先ず、第1図に示す様に、ガラス、セラミック、プラスチック或は金属性、適当な基板1上にピエゾ素子等の飛翔的液滴形成の為のエネルギー

を発生するエネルギー発生素子(エネルギー発生体)2が所定の個数、配設された(図に於いては2個)。前記エネルギー発生素子2は近傍のインク液体を加圧することにより、インク吐出圧を発生させる。

尚、これ等の素子2には図示されていない信号入力用電極が接続されている。

次に、エネルギー発生素子2を設けた基板1表面を清浄化と共に乾燥させた後、素子2を設けた基板面1Aに、第2図(b)に断面図示される如く60°C～150°C程度に加温された光性樹脂のフィルムであるドライフォトレジスト3(商品名 リストン730S: DuPont 社製: 膜厚7.5μm)が0.5～0.4mm/分の速度、1～3mm/mmの加圧条件でラミネートされた。

尚、第2図(b)は、第2図(a)に於けるX-X'で示す一点鎖線記示す位置での切断面に相当する切断面図である。

このとき、ドライフィルムフォトレジスト3は基板面1Aに接着して固定され、以後、多少の外

圧が加わった場合にも基板面 1 A から剥離することはない。

既いて、第 3 図に示す様に、基板面 1 A に設けたトライフィルムフォトレジスト 3 上に所定のパターン 4 P を有するフォトマスク 4 が重ね合せられた後、このフォトマスク 4 の上部から光源 5 によつて露光(図中、矢印)される。このとき、上記パターン 4 P は、基板 1 上のエネルギー発生粒子 2 の領域を十分に被うるもので、このパターン 4 P は光を透過しない。従つて、パターン 4 P で覆われている領域のトライフィルムフォトレジスト 3 は露光されない。又、このとき、エネルギー発生粒子 2 の設置位置と上記パターン 4 P の位置合せを周知の手法で行つておく必要がある。つまり、4 P のパターンはインク供給室、インク流路に相当し流路中に上記粒子 2 が漏出すべく配線される。

以上の如く露光を行ふと、パターン 4 P 領域外のフォトレジスト 3 が重合反応を起して硬化し、溶剤不溶性になる。他方、露光されなかつた図中、破線で囲われているフォトレジスト 3 は硬化せず、

ので、ラミネート圧は 0.1 kg/cm² 以下に設定された。

又、別の方法としては、予め前記レジスト膜 3 H の隙間分のクリアランスを設けて正着される。このとき、トライフィルムフォトレジスト 6 は硬化膜 3 H 面に圧漬して固定され、以後、多少の外圧が加わった場合にも剥離することはない。

以上の工程を経て形成された中間品の外観を第 5 図に斜視図で示す。

その後、基板 1 上に残された硬化レジスト膜 3 H 及びレジスト膜 6 を機械的強度及び耐溶剤性向上させる目的で硬化させた。その方法としては、紫外線照射を行なう方法か熱頂台(120°C~160°C で 10 分~120 分程度加熱)させる方法が用いられる。これ等両者を併用する事はさらにあります。

既いて、第 6 図間に図示する様に最上層の硬化レジスト膜 6 H を切削加工し、硬化レジスト膜 3 H で形成されたインク流路 8 と貫通させ吐出口 7 が形成された。この切削加工に際しては、半導体

溶剤可溶性のまゝ残る。

露光操作を終た後、トライフィルムフォトレジスト 3 が揮発性有機溶剤、例えば、1,1,1-トリクロルエタン中に没漬されて、未重合(未硬化)のフォトレジストが溶解除去されると、基板 1 上には硬化フォトレジスト膜 3 H がエネルギー発生粒子 2 を除く領域に形成される(第 4 図)。

次に、第 4 図示の中間品の硬化フォトレジスト膜 3 H 面の表面に従前の工程と同様、60°C~150°C 程度に加温されたトライフィルムフォトレジスト 1 H(商品名:リストン 730 S:DuPont 社製)、膜厚、25 μm が 0.5~0.4 l/min の速度、0.1 kg/cm² 以下の加压条件下でラミネートされた(第 5 図)。この工程に於て、硬化レジスト膜 3 H 面にトライフィルムフォトレジスト 6 を更にラミネートするとき注意すべきことは、上記工程で膜 3 H に形成されたエネルギー発生粒子 2 のインク流路膜にフォトレジスト 6 が充れ込まないようにすることである。そのため、従前の工程で示したラミネート圧ではフォトレジスト 6 の充れ込みが起る

工業で通常採用されているダイシング法を採用する事ができた。又このとき、エネルギー発生粒子 2 の設置位置と切削貫通させる位置のはせを行なう必要があるが、上記ダイシング法で使用するダイシング・ソーフにおいて、通常簡単かつ精密に行なえる。

既いて、液供給口 10 に所定の液供給管が接続されてヘッド製作工程は完了した。

本発明のインクジェットヘッドを形成した場合、具体的に従来のインクジェットヘッドを形成する場合と較べてどの位の工程数差、時間差があるかを第 1 表示示す。



第1表

	本実施例	金板エッティング案1	感光性組成物のフォトフォーミング (本ガラスドライフィルム時)
工程数	3	6	4
主な工程	貼合せ ↓ 硬化処理 ↓ 切削加工 ↓ エッティング ↓ 感光性組成物 ↓ 貼合せ(位置合せ)	感光性組成物塗布 ↓ 露光 ↓ 現像 ↓ 露光(位置合せ) ↓ 現像 ↓ 硬化処理	貼付け ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
吐出口形状 必要時間 (分/ヘッド)	20	120	40

※ 1 0.1mmのステンレス板をエッティングして接着剤で貼付けた。

による吐出口を有するインクジェットヘッドは優れたものであつた。

以上、詳述した様に、本発明によれば、インクジェットヘッドの製作工程を減らす事が出来るため生産性が良好で、低コスト且つ寸法精度の高いヘッドが歩留り良く得られる。又、ヘッド材料に本発明の実施例様に感光性組成物が用いられた場合は、エッティング液を使用する方法に比して、安全衛生の面でも優れたものになる。更に、本発明によれば、複数の吐出口を有するインクジェットヘッドが簡単に得ることが出来る。

尚、実施例中では感光性組成物として、光硬化型樹脂が挙げられているが、これは別に光硬化型樹脂に限るものではないし、例として挙げられている感光性樹脂に限られるのではなくインクジェットヘッド材料として一般に用いられているもので、良いのはいうまでもない。

又、切削加工も精密な切削加工が行なえるものであれば、本実施例中で述べたダイシングに限るもののではない。

又、実際にインクジェットヘッドを形成した場合に吐出口の寸法精度が設計値と較べて、どの位ずれが生じたかを第2表に示す。

第2表

	本実施例	金板エッティング (丸形吐出口)	感光性組成物のフォトフォーミング (丸形吐出口)
設計値 からのずれ	0~1%	5~8.3%	0~2.5%
設計値	300μ(幅)	40.0μ(直径)	40.0μ(直径)
実測値	30.0~30.3μ	420~430μ	40.0~410μ

以上の具体例である第1表及び第2表で示される様に、本発明のインクジェットヘッドに於ける吐出口は従来のものと較べてその作製工程の面からも仕上り精度の面からも優れたものであつた。

感光性組成物のフォトフォーミングを用いた丸形吐出口を有する従来のインクジェットヘッドは、金板エッティングで丸形吐出口を有するものと比べてはるかに優れたものであるが、それ以上に本発明

4 図面の簡単な説明

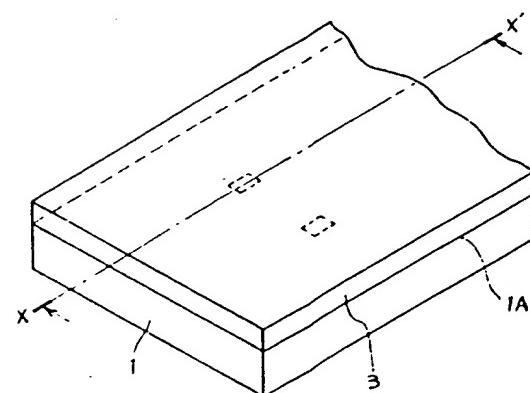
第1図乃至第6図(b)は、本発明の液体噴射記録ヘッドの構成とその製作手順を説明する為の模式図であつて、第1図は第1工程を説明する為の模式的斜視図、第2図(a)は第2工程を説明する為の模式的斜視図、第2図(b)は第2図(a)に示す一点鎖線XX'での切断面部分図、第3図は第3工程を説明する為の模式的斜視図、第4図は第4工程を説明する為の模式的斜視図、第5図は第5工程を、第6図(a)は第6工程を各々説明する為の模式的斜視図、第6図(b)は、第6図(a)に一点鎖線YY'で示す位置で切断した場合の切断面図である。

1…基板、2…エネルギー発生基子、3, 6…ドライフィルムホトレジスト、3H, 6H…ドライフィルムホトレジスト硬化膜、4…ボトマスク、7…吐出口、8…インク枝流路、9…インク幹流路、10…液給供管口。

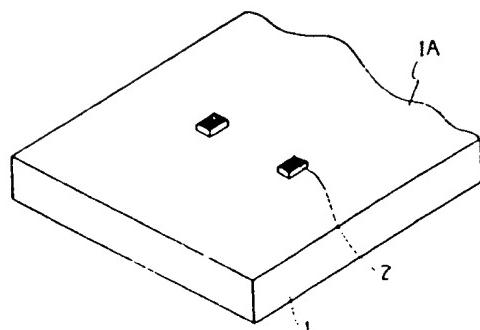
出願人 キヤノン株式会社

代理人 丸島儀

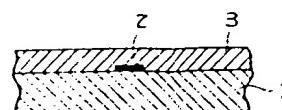
第2図(a)



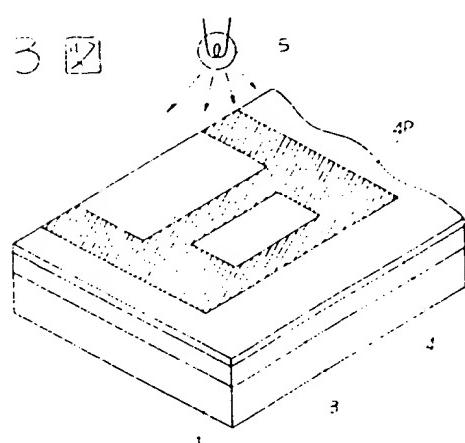
第1図



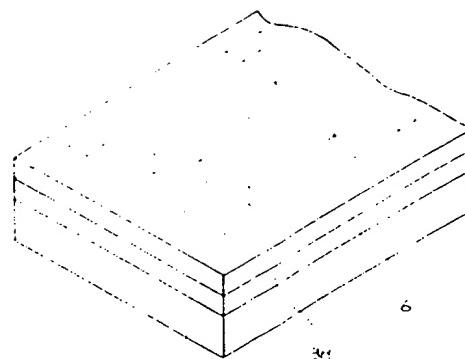
第2図(b)



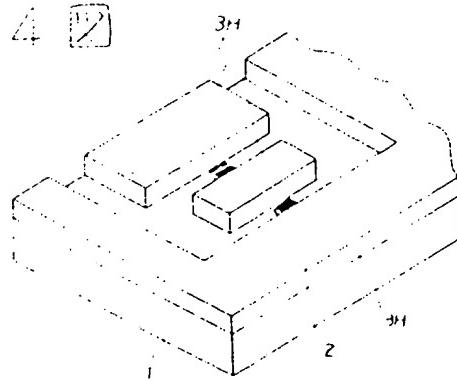
第3図



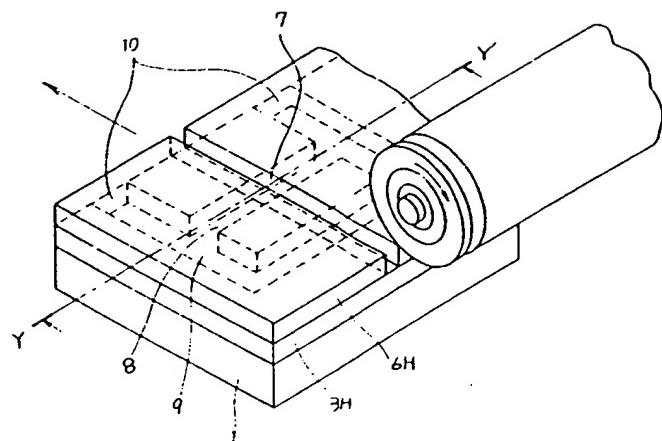
第5図



第4図



第6 (a)



第6 (b)

